一般社団法人 日本粉体工業技術協会 粒子積層技術分科会 コーディネータ 九州工業大学教授 山村 方人 副コーディネータ 金沢大学教授 瀬戸 章文 代表幹事 ㈱村田製作所 中尾 修也 副代表幹事 ㈱日清製粉グループ本社 中村 圭太郎

粉体シミュレーション技術利用分科会 コーディネータ 東京大学大学院教授 酒井 幹夫 副コーディネータ 広島大学准教授 石神 徹 代表幹事 (㈱構造計画研究所 島田 憲成 副代表幹事 日清エンジニアリング(㈱) 小澤 和三

■2025 年度 第1回粒子積層技術分科会/粉体シミュレーション技術利用分科会 合同分科会

このたび、第 1 回粒子積層技術分科会/粉体シミュレーション技術利用分科会 合同分科会を、一般財団法 人ファインセラミックスセンター様の御協力を頂き、開催することとなりました。

今回は「粉体のプロセスインフォマティクスに貢献する数値シミュレーション技術の最先端」をテーマといたしまして、一般財団法人ファインセラミックスセンター様の施設見学と関連技術のご講演をいただく予定です。

皆様御多用の折とは存じますが、お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますよう、お願いを申し上げます。

日 時 : 6月24日(火) 13:00 ~ 19:00

場 所: 一般財団法人 ファインセラミックスセンター (名古屋市熱田区六野二丁目4番1号)

※御注意事項

- ・本分科会に関する駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
- 運営状況等により、時間が多少前後する場合がございます。
- ・施設内は禁煙です。
- ・同業他社の方、および同業他社との関係の深い企業(関係会社、サプライヤー)の方は 参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。
- 最新情報はホームページを確認ください。

プログラム(予定):

13:15 ~ 13:25 開会挨拶

13:00 ~ 受付分科会事務局から連絡

13:10 ~ 13:15 分科会事務局から連絡

13:25 ~ 13:45 一般財団法人 ファインセラミックスセンター 紹介

粒子積層技術分科会 コーディネータ 山村 方人

ファインセラミックスセンター 研究企画部 部長 山本 義明 様

13:45 ~ 14:45 講演① 「セラミックス製造プロセスインフォマティクスの実現に向けて(仮)」

ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 主席研究員 木村 禎一 様

15:00 ~ 15:15 講演② 「セラミックスの粉末積層造形」

株式会社 リコー 萩原 弘規 様

15:15 ~ 15:30 講演③ 「乾式竪型撹拌ミルの紹介とシミュレーション技術の適用」

株式会社 栗本鐵工所 三好 貴之 様

15:30 ~ 15:45 講演④ 「粒子分散系サンプルのレオインピーダンス測定による分散特性評価」

株式会社 アントンパール・ジャパン 宮本 圭介 様

15:45 ~ 16:00 講演⑤ 「DEM ソフト -ThreeParticle のご紹介」

ステイシフト株式会社 柏倉 佑考 様

16:10 ~ 17:10 施設見学

17:10 ~ 17:20 閉会挨拶

粉体シミュレーション技術利用分科会 コーディネータ 酒井 幹夫

17:20 ~ 17:30 事務連絡、移動

17:30 ~ 19:00 情報交換会

定員:50名(定員に達し次第締め切らせていただきます)

参加費: 日本粉体工業技術協会会員 5,000円[うち消費税等454円]

非会員 7,000円[うち消費税等636円]

(消費税等込(税率10%)

当日、会場受付にて集金致します。おつりの無いようにご準備ください。

申込方法 : 参加者氏名、所属、役職、連絡先(住所、TEL、E-mail)、会員種別、情報交換会参加の有無を

明記のうえ、下記宛先にE-mailにてお申込みください。

いただいた個人情報は当分科会が責任をもって管理し、当分科会と協会の案内にのみ使用い

たします。

【粒子積層技術分科会】

(株)日清製粉グループ本社 技術本部 生産技術研究所 中村圭太郎

E-mail: nakamura.keitaro@nisshin.com

【粉体シミュレーション技術利用分科会】

一般財団法人 電力中央研究所 EX研究本部 丹野賢二

E-mail:k-tanno@criepi.denken.or.jp

申込締め切り: 6/13(金)(必着)

※定員に達し次第締め切らせていただきます。